

就活生必見!!

あなたならできる半導体のイノベーション ～創造力で新しい時代を～

オンライン
無料

2025年3月15日(土) 東京理科大学野田キャンパス
13:30～16:00

現地開催とオンライン (Zoom) のハイブリッド形式

基調講演

同志社大学大学院ビジネス研究科 森 良弘

講演「イノベーションを起こすのは“人”」

技術者講演

- キオクシア株式会社
半導体×AI 半導体プロセス最適化による性能向上への挑戦 森 夕海
- キヤノン株式会社
半導体露光装置を支えるウエハ搬送技術開発の魅力 戸田 竣
- 株式会社日立ハイテク
“主役は自分だ!”～未来を創る最新装置開発の面白さ～ 古澤 怜也
- 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ
半導体の未来を切り拓く～微細処理の技と創意とこれからの挑戦～ 吉永 祐貴
- アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社
コラボレーションが産む半導体のイノベーション 島 龍之介
- 株式会社堀場エステック
最先端の材料供給制御機器の開発を通して感じた世にないものを生み出す面白さ 中家 佑吾
- 株式会社ニコン
0.1nmの世界を支えるmKの攻防 - 露光装置における温度制御 横井 千熙
- 東レエンジニアリング株式会社
パワー半導体向け特殊ウエハの検査技術の確立への挑戦 越智 達也
- ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
イメージセンサにおける光学技術のあくなき挑戦 前田 兼作

司会: 横浜国立大学 為近 恵美

主催

応用物理学会・日本半導体製造装置協会SEAJ

企画

界面ナノ電子化学研究会・インダストリアルチャプター

問い合わせ先

公益社団法人 応用物理学会事務局

Tel : 03-3828-7721 Fax : 03-3828-1810 E-mail : meeting@jsap.or.jp